

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
E-mail: aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2016年 2月分 (17件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2016-017264	2016/2/1	サブミクロンサイズの微細凹凸パターンを製造する製造方法と装置	中住 友香
2	特願2016-017850	2016/2/2	画像表示素子、画像表示装置及び画像表示方法	渡邊 雄一
3	特願2016-017895	2016/2/2	微小構造物検出装置、微小構造物検出方法、及び微小構造物検出用ディスク	島 隆之
4	特願2016-018543	2016/2/3	イベント用の発光装置及び該装置を用いた情報処理システム	山本 吉伸
5	特願2016-018544	2016/2/3	インタラクション装置及び該装置を備えた情報処理システム	山本 吉伸
6	特願2016-018658	2016/2/3	標準ガスバリアフィルム	吉田 肇
7	特願2016-022815	2016/2/9	電波強度増幅材料、その成形体、それを用いた電子機器、及び通電焼結法	下島 康嗣
8	特願2016-028169	2016/2/17	モアレ法による高速変位・ひずみ分布測定方法及び測定装置	王 慶華
9	特願2016-028200	2016/2/17	フッ化物検出方法及びセンサー	中村 徹
10	特願2016-029888	2016/2/19	カーボンナノチューブを用いたジスルフィド結合形成反応	平野 篤
11	特願2016-029954	2016/2/19	ワークホルダ及びこのワークホルダ保持具を用いた加工システム	栗田 恒雄
12	特願2016-033479	2016/2/24	ガスセンサ群	伊藤 敏雄
13	特願2016-033779	2016/2/25	薄膜部材の湾曲加工方法	吉田 知也
14	特願2016-034827	2016/2/25	防曇膜及び防曇膜形成用組成物	穂積 篤
15	特願2016-036032	2016/2/26	放熱基板	津田 弘樹
16	特願2016-036070	2016/2/26	放射性物質の線源効率測定装置	海野 泰裕
17	特願2016-037910	2016/2/29	光変調器とその製造方法	Cong Guangwei